



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01079087 A

(43) Date of publication of application: 24.03.89

(51) Int. CI

C30B 11/04 C30B 29/42 // H01L 21/18

(21) Application number: 62236833

(22) Date of filing: 21.09.87

(71) Applicant:

HITACHI CABLE LTD

(72) Inventor:

NIIZAWA MASAHARU HATTORI AKIO

MIZUNIWA SEIJI

(54) GALLIUM ARSENIDE SINGLE CRYSTAL HAVING LOW DISLOCATION DENSITY AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To easily lower a dislocation density and to produce a GaAs single crystal having a low dislocation density by forming a dislocation lowering means of a reaction tube for at least a part of which C is used or a crystal growing means.

CONSTITUTION: A high-purity graphite boat contg. a seed crystal subjected to cleaning and calcined and Ga is installed at one end in the reaction tube for at least a part of which C is used. As is installed at the other end and thereafter, the reaction tube is sealed. This reaction tube is then installed in a duplex type electric furnace and the synthesis reaction of GaAs is effected by heating the boat side to 1,200°C or above and the As side to about 600°C. The temp. of the high-temp, furnace is then

elevated while the temp. of the low-temp. furnace is kept constant to melt a part of the seed crystal; thereafter, the temp. is lowered and the GaAs single crystal of the low dislocation density added with 10¹⁵W10²⁰cm⁻¹ C as the dislocation lowering means is obtd.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

·够日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公閱

四公開特許公報(A)

昭64-79087

@Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和64年(1989)3月24日

C 30 B 11/04 29/42 // H 01 L 21/18 8518-4G 8518-4G

739-5F 審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

○発明の名称 低転位征

低転位密度の配化ガリウム単結晶及びその製造方法

砂特 顋 昭62−236833

亞出 願 昭62(1987)9月21日

10発明者 新沢 正治

茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立軍線株式会社日 高工場内

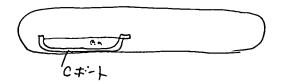
 茨城県日立市日高町 5 丁目 1 番 1 号 日立電線株式会社日 高工場内

 茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立電線株式会社日 高工場内

砂出 顧 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

20代 理 人 弁理士 薄田 利幸



भ स्व ह

1. 発明の名称 低転位置度の配化ガリウム 伊特品及びその製造方法

- 2. 特許副果の範囲
- (1) 反応管及びこの反応管内に配置された結晶 成長拍判を加えたグラジェント・フリーズは、 水平ブリックマン法等のボートはによって製 適され、低量位化手段として規葉が緩加され ていることを特徴とする既存位電値の硬化カ リウム印稿品。
- (2) 前記炭糸の粒度が、10¹⁵~10²⁰cm⁻³である特許請求の範囲第1項記載の低転位幣度の低化カリウム単格品。
- (3) 反応は及びこの反応性内に配倒された結晶 成長出具を抑えたグラジェント・フリーズ接、 水平ブリッジマン法等のボート 法で不純物を 低加する低低位化手段が設けられている低額 位態度の硬化ガリウム単結晶の製造方法にお いて、前辺低転位化手段を、少なくともその 一郎に以来を使用した前記反応哲又は前記数

品属技術具で形成したことを特徴とする低名 並影成の姓化ガリウム取料品の製造方法。

- (4) 的記結高級疫苗科が、グラファイトボートである特許研究の範囲新る項記載の低転位置 成の現化ガリウム単結高の製造方法。
- (5) 前記結構及及治具が、石英製ポートの内外 何の一部に従来コーティング気いは従系組造 があされたものである特許結果の範囲引る可 記載の供表位性点の批化ガリウム単結晶の製 割方法。
- (6) 前辺技場性が、その内面に以来コーティング以いは投茶処理があされたものである特許 経来の発動剤3項記載の低転位地度の配化が、 リウム単粒科の製造方法。
- 3. 我明の詳報な説明

「産業上の利用分野」

本苑明は低転位密度のほ化ガリウム単結以及び その製造方法に関するものである。

【従来の技術】

軟括位置皮配化ガリウム (GaAs) 甲枯凸は、

芋さはレーザに代表される罪光、交光素子或いは べるようにして低級文化を図っている。 換析回路用数板として、近年その用途が拡大して いる。これは転位がレーザの寿命特性を感化させ、 又級毎月前用品質では転位が電界効果トランクス ダ(FET)のしきい色は氏の均一性を駆化させ ることがわかってきたためである.

- 従来GaAs川桁団は大きくわけて2つの方な、 印ちLEC法(被体料化引上法)とグラジェント ・フリースは(GFは:温度傾斜を固は)水平ブ リックマン法(NB法)ちのボート法とによって 製数されているが、LEC佐によるGaAS単枯 のは 吐転位化が 例 無で上記目的に は 過さず、 低転 位前品は主にボートはによって製造されている。

ボート法では結晶の収益型を形成する石英ガラ ス製反応管を始め、枯むが成長するボート、ボー トの内定的具その他拡放料型板に至るまでGa AS甲秸Mが収長する雰囲気に扱する治月、郁品 は原料を除いてすべてび交割であるのが一般的で ある。又、ボートはでも低低位数度の単結晶を安 定に脅成することが課題となっているが、次には

(イ) 単結品育成中の熱応力を低減する。

(ロ) 不積物を抵加し、不積物変化効果によりだ 似の元生、伝播をおさえる。

节の残々の方法を組合わせている。特に(11) の方法については疑々の中性不解物が検討され、 その枯取インジウム(In)、アンデモン(Sb) 等が不利物硬化効果が大きく、かつ電気特性への 単形質も少ないことが知られている。

(我明が解決しようとする問題点)

ポート技によるGaAS甲枯鳥の低穀位化に効 果の火きなしれ、SD哥は突勢偏折係故が極めて 小さいため精品中に入り舞く、精彩後精節で析出 する拡大な欠点を有している。このため1水の川 枯島からは放される計仮の収扱が避しく低下する。

更にGaAS甲結晶を製造するにはGaASの 入った石英ガラス製反応管、石英ポート寸をGA A S の無点である1238で以上に長時間保持し なければならないが、別状の石灰ガラス製反応を、 石灰ボートではその間の皮形が大きく、何度利用

するためには特殊な形状株正な必要で研度の利用 を例如にする欠点がある。

本発明は以上の点に扱みなされたものであり、 低級投資度化を容易にすることを可能とした低級 位密度の硬化ガリウム型結局及びその製造方法を 段供することを目的とするものである。

「問題点を解説するための手段)

以上目的は、不特物に放射を使用することによ り産扱され、瓜転位化手段を少なくともその一部 に農業を使用した反応哲义は結局改良治典で形成 することにより述尽される。

(fti HH 1

不解物に以出を使用し、低低化化手段を少なく ともその一体に従来を依押した反応性又は精益皮 ほ出対で形成したので、巨位密度を大幅に低減で きるようになり、低張位置度化が容易な低低位法 皮の乾化ガリウム甲結晶及びその製造方法が付ら れる.

(灾 路 别)

以下、木在町の一文店例について説明する。木

災値耐では不統治に数素を使用した。このように することにより転位器食を大幅に低減できるよう になって、低転位密度化を容易にすることを可能 とした低転位的度の配化ガリウム単精器を得るこ とができる。

即ち不執物として世界を使用して観作したGA 人 5 形材 50 をミラー 17 数(100)で約1mの以 さに切断し、片面を傾函加工した観、麻融した水 観化カリウム(K·O H) でエッチングしてエッチ ピット摂政(EPD)を創定した杭央が第1日に 示されている。耐切から初らかなように中央型で 無転位、周辺邸でも≤800a゚⁻²の低転位密収の 甲枯ぬでめった。又、このように 妖怪位 枯ぬにな. - る割らも従来のてのドープP型お易に止べ非常に 群いことが行った。

このように木実質別によれば従来の2nドーア P型G n A S 甲糖品よりも更に低低金額取のP型 GaA8甲枯みをすねに、再乳性よく切ることが でさる。又、従来CTドーブの単純鬆性GaAs **が枯れを制造するためには衣袋皮のCFをドープ** する心質があったが、石英ガラス製反応管の封止条件、基础の合成、放良条件を制御して換点ドープ品を調節することにより、C r のドープ組を減少させることができ、半地は性の G a A s 物品を行ることができる。 従って促来の高 C r 政权のものの欠点、即ち半絶は性型版を得るために以 2 ~ 7×10^{17 四 -3}程度の製度の C r をドープリる必受があるが、C r 以子は然及定性が並くプロセスエゼにおける納熱資程でウェハ製師の製度が変化し、安定した地域物性が付られない欠点が解説できる。

本な明の他の実的例として低弱位化が段を、その一体に與素を使用した精彩成委的科で形成した。このようにすることにより前述の場合と同様、伝位領域を大幅に低減できるようになって、低転位情度化容針にすることを可能とした低弱位密度のは化ガリウム単純品の製造方法を得ることができる。

即ち祖は品と原料のG a (ガリウム) B O O o c とを十分扶持空掠し、G a 幻想を踏した高層質グ

となり、合成反応或いは甲枯品減長時にGaAs甲む品中に抵加されるようになる。 炭素ドープ 取出石灰ガラス製反応性対止時の全般素は或いな合成反応条件、即拡高成長条件によって制御することが可能である。そして炭素量度が10^{16~}10^{19~3}でP型労働性を示す甲枯息が群場に行られる。

このようにして得られたGOAS 単結品をミラー接及(100)で約1四の形さに切断し、片刻を観面加工した後、別はした水散化カリウムでエッチングしてエッチピット発成(FPD)を測定した拡張、上辺の第1回と全く関係で中央都で無気が、沿辺がでも5800 cm -2 の低低位性成のは結晶であることが判った。又、低低位性晶になる割合も前述の場合と同様であり、本実施例で使用したグラファイトボートは精温成長による熱劣化、熱変形が殆どなられず、そのよまで低利用しても初用使用針と同様の結晶が放展されることが判った。

このように本実施例によれば低級位置仮のP型

ラファイト(C)ボートに入れ、石灰ガラス製反応行の一方端に型四し、包方端にAs(に本) 8900を設置した後、石灰ガラス製反応管を発 型対止する。この反応管を二型式電気が内に設置し、ボート側(森山炉)を1200では長ち、GaAs の合反反応を起こさせる。合成反応終了後、低温 がの場近を一定になったまま商量がの超度を型に 昇出し、根私品が分をGaAsの触点1238で に、ボート水体側をより高い温度となるように過 取り配を約1deg/akにして電気がを調散する。 このようにして性結晶の一部をとかした後、置近 な配をな持したまま1deg/hで特別する。この ようにして全触数が関化したのを確認後、至過ま でかわし、結晶を取り出す。

このようにすることにより重量的 1 6 0 0 gのG B A S 即 N B M 特 B れる。グラファイトボートの一 かのカーボンは石美ガス製反応な内に残留する関係な A S 2 0 g、G B 2 0 等から供給される設備 (O) によりガラス体 (C O 或いは C O 2)

本語品をおおに、可谓性よく製造することができる。 又、ボートにグラファイト製のものを使用した場合、 従来の石茨ボートに見られるようなが変形が分どなく、 無修正で再度の利用が可信である。

尚水灾値例ではその一部に炭糸を使用した核型 成長力量としてグラファイトボートを使用したが、 これのみに用るものではなく石英ボートの内流に カーボン朝を付せしたもの(科特政パラフィン異 によりカーボンコーティングを施り)を用いても よい。

「死明の効果」

上述のように本発明は低限位地位化が容易となって、低低位地度化を容易にすることを可能とし、 た低低位地位の硬化がリウム単結晶及びその対応 方法を料ることができる。

4、 國副の即即な規則

部1 別は本籍明の低低位出版の版化ガリウム可 特別の一実施別の(100)面の無位出版分布を 示す図である。

化现人 弁理士 野 田 刊



第1回

	T	0	0	0	0	0	0	0	0	Ī	0	D		
\mathcal{T}	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		١.	
$-\Delta$	-	2	0	٥	0	0	0	0	9	0	-	3	Δ	
7		5	3	0	0	0	٥	٥	0	q	\$	4	D	
•	\Box	8	4	0	•	0	٥	0	٥	٥	3	\$	\Box	ı
	7	3	5	0	0	٥	٥	0	8	0	-	5	5	A
	7		5	-	0	0	0	0	0	0	٥	-	3	7
		\mathcal{L}	8	3	_	0	0	٥	٥	0	0	9	7	D

X Ino Cmi